
Exhibitor | exhibitor | Exhibitor

[ES1]Exhibitor

Fri. Sep 11, 2020 9:00 AM - 6:00 PM exhibition

[No.2](株)アールデック

R-DEC Co., Ltd.

○高橋 愛莉¹ (1.R-DEC Co., Ltd.)

Keywords:1. 応用物理学一般、2. 放射線、3. 光・フォトンクス、4. JSAP-OSA Joint Symposium、6. 薄膜・表面、8. プラズマエレクトロニクス、9. 応用物性、10. スピントロニクス・マグネティクス、11. 超伝導、12. 有機分子・バイオエレクトロニクス、13. 半導体、15. 結晶工学、16. 非結晶・微結晶、17. ナノカーボン、真空機器・部品、材料、光計測・光学機器・部品、レーザー・光源、分析機器、薄膜形成加工、電気計測器、冷却機器、ソフトウェア、有機・バイオ関連

詳細はこちらをクリック